

**産総研出願特開情報**

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい。

産総研 イノベーション推進本部 ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo-ml (@aist.go.jp を付けてください)

2015年 3月公開分 (84件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2015-39318	アセチルコリンエステラーゼを産生する微生物	独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2015-40157	リチウム鉄マンガン系複合酸化物およびそれを用いたリチウムイオン二次電池	日本電気株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社田中化学研究所
3	特開2015-40296	誘電体用樹脂組成物および高周波誘電体デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所 学校法人 名城大学
4	特開2015-40753	金属酸化物半導体式ガスセンサ	独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2015-40773	電圧検出回路	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2015-40994	液晶分散液の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2015-41520	正極活物質層上に熱暴走抑制層を具備する正極を有するリチウムイオン二次電池	株式会社豊田自動織機 独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2015-41582	リチウム鉄マンガン系複合酸化物およびそれを用いたリチウムイオン二次電池	日本電気株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社田中化学研究所
9	特開2015-41583	リチウム鉄マンガン系複合酸化物およびそれを用いたリチウムイオン二次電池	日本電気株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社田中化学研究所
10	特開2015-42945	気中微粒子状物質の捕集・分析装置	独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2015-42987	検出方法及び検出センサー	独立行政法人産業技術総合研究所 新コスモス電機株式会社
12	特開2015-43283	電気化学デバイス電極材料用一次元ナノ構造体、エレクトロスピニング法による製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2015-43726	鳥獣類忌避用塗料およびこれを利用した鳥獣類忌避システム	n-tech株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2015-44373	積層体及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2015-44726	炭化珪素粉末、及び、炭化珪素単結晶の製造方法	太平洋セメント株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2015-44926	炭化水素製造方法及び炭化水素製造装置	独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2015-46093	行動予測システム、行動予測装置、行動予測方法、行動予測プログラム及び行動予測プログラムを記録した記録媒体	独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2015-47076	細胞培養基材、並びにそれを用いた骨芽細胞分化誘導方法及び骨芽細胞製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2015-47535	化学物質合成装置及び化学物質合成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2015-47680	ロボットハンド	独立行政法人産業技術総合研究所 川田工業株式会社
21	特開2015-48263	単層カーボンナノチューブ及び二層カーボンナノチューブを含有しているカーボンナノチューブ集合体、並びにその合成方法	帝人株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2015-48269	グラフェン積層体の製造方法及び該グラフェン積層体を用いた透明電極の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2015-49093	pH自動調整装置	システム・インストルメンツ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2015-49097	癌の化学放射線治療の効果予測並びに治療方針決定に関する方法	独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2015-50144	リチウムイオン二次電池及びその製造方法	国立大学法人 東京大学 独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2015-50197	広角回転機構を有する露光装置	株式会社ピーエムティー 独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2015-50198	温度による露光焦点変動を補正する露光装置	株式会社ピーエムティー 独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2015-50199	基準面を用いて露光対象物を高速位置決めする露光装置	株式会社ピーエムティー 独立行政法人産業技術総合研究所

29	特開2015-50624	光ネットワークシステム、ノード、制御装置、及びリンク検査方法	日本電気株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2015-50950	アンチセンスBDNFとその用途	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2015-51888	単結晶製造装置	株式会社フジクラ 独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2015-51944	$\gamma$ -バロラクトンの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2015-52065	循環流動層ガス化炉	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社IHI
34	特開2015-52066	循環流動層ガス化炉	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社IHI
35	特開2015-52067	循環流動層ガス化炉	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社IHI
36	特開2015-52068	循環流動層ガス化炉	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社IHI
37	特開2015-52691	立体地質模型システム	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2015-52950	データ記憶装置、セキュアIO装置	独立行政法人産業技術総合研究所 レクセオン・テクノロジー株式会社
39	特開2015-52951	セキュリティ強化装置	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2015-53235	電気化学リアクターセル	株式会社ノリタケカンパニーリミテド 独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2015-53453	半導体装置およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2015-54799	窒化アルミニウム単結晶の製造装置	株式会社フジクラ 独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2015-54800	窒化アルミニウム単結晶の製造装置	株式会社フジクラ 独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2015-54889	ポリマー材料の表面処理方法	独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2015-54896	粉体組成物及びその製造方法、分散液、並びにコーティング組成物	旭化成株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2015-55224	均一予混合圧縮自着火エンジンの燃焼制御装置	独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2015-55564	表層深さ測定装置、表層深さ測定方法	独立行政法人産業技術総合研究所 電子磁気工業株式会社
48	特開2015-55761	電極材料、電極及び発光型エレクトロクロミック素子	独立行政法人産業技術総合研究所 学校法人慶應義塾
49	特開2015-56523	電界効果型半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
50	特開2015-56586	結晶系シリコン太陽電池及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 ナミックス株式会社
51	特開2015-56995	熱電子発電素子	株式会社デンソー 独立行政法人産業技術総合研究所
52	特開2015-57813	電子デバイスの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
53	特開2015-57824	ダイヤモンド半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
54	特開2015-58199	脈波伝播速度測定方法及び脈波伝播速度測定装置	独立行政法人産業技術総合研究所
55	特開2015-59069	単結晶ダイヤモンドの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 信越化学工業株式会社
56	特開2015-59874	マイクログルコースセンサ	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社東芝
57	特開2015-60905	半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
58	特開2015-60911	不揮発性記憶素子	独立行政法人産業技術総合研究所
59	特開2015-60921	疑似太陽光照射装置及び該装置用蛍光体粉末	独立行政法人産業技術総合研究所
60	特開2015-60961	波長制御システムおよび波長制御方法	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
61	特開2015-61025	表面の平坦性および結晶構造の完全性に優れたGaSb/InAs/Si(111)構造とその形成方法、並びにその構造を用いたMOSデバイスおよび赤外線検出デバイス	独立行政法人物質・材料研究機構 独立行政法人産業技術総合研究所
62	特開2015-61031	カーボン導電構造及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
63	特開2015-61042	配線構造の製造方法及び配線構造	独立行政法人産業技術総合研究所
64	特開2015-61245	無線センサ端末及び無線送信方法	独立行政法人産業技術総合研究所
65	WO2013/018583	光子出力装置、光子出力方法、及び光子出力装置に用いる半導体の製造方法	国立大学法人大阪大学 独立行政法人産業技術総合研究所

66	WO2013/018880	プロテインGの細胞膜外ドメイン変異体のタンデム型多量体から成る新規な改変型タンパク質	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社ダイセル
67	WO2013/024694	アミノ化オリゴヌクレオチド用固相担体	独立行政法人産業技術総合研究所
68	WO2013/024724	リチウムイオン伝導性物質、該リチウムイオン伝導性物質を用いたリチウムイオン伝導性固体電解質、リチウムイオン電池の電極保護層、及び、該リチウムイオン伝導性物質の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
69	WO2013/024821	並列反応用懸濁液、並列反応方法およびスクリーニング方法	国立大学法人 筑波大学 独立行政法人産業技術総合研究所
70	WO2013/027797	カーボンナノチューブ配向集合体の製造装置及び製造方法	日本ゼオン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
71	WO2013/031578	水蒸気バリアフィルム、水蒸気バリアフィルム用分散液、水蒸気バリアフィルムの製造方法、太陽電池バックシート、及び、太陽電池	住友精化株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
72	WO2013/031958	カーボンナノチューブ複合材料及び導電材料	独立行政法人産業技術総合研究所
73	WO2013/035304	活性酸素量測定装置、活性酸素表面処理装置、活性酸素量測定方法および活性酸素表面処理方法	独立行政法人産業技術総合研究所 学校法人東海大学 岩崎電気株式会社
74	WO2013/035538	複合材	独立行政法人産業技術総合研究所 ジャパンマテックス株式会社 住友精化株式会社
75	WO2013/035678	変異型エンドグルカナーゼ	東レ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
76	WO2013/038698	検索システム、検索方法、およびプログラム	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人 筑波大学 国立大学法人 東京大学
77	WO2013/039002	個体識別情報生成装置、物品判定装置、物品判定システム及び方法	独立行政法人産業技術総合研究所
78	WO2013/039117	金属コア・酸化物シェルのコアシェル構造ナノ粒子の連続合成方法および連続合成装置ならびにコアシェル構造ナノ粒子	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社新光化学工業所
79	WO2013/039173	非水系水素イオン導電性電解質層を介した反射型調光エレクトロクロミック素子及びそれを用いた調光部材	独立行政法人産業技術総合研究所
80	WO2013/042607	圧力計校正装置	独立行政法人産業技術総合研究所
81	WO2013/047796	カーボンナノチューブ複合材料	独立行政法人産業技術総合研究所
82	WO2013/051608	複合型糖鎖加水分解酵素	独立行政法人産業技術総合研究所
83	WO2013/051707	カーボンナノチューブ複合材料および熱伝導体	独立行政法人産業技術総合研究所
84	WO2013/054487	色素増感型光電気化学セル用半導体光電極およびその製造方法ならびに色素増感型光電気化学セル	独立行政法人産業技術総合研究所 新日鉄住金化学株式会社